

光設計研究グループ 第26回研究会

「アクティブ素子を用いた光学系」

【日時】2002年7月26日(金) 13:00~17:30

【場所】上智大学 四谷キャンパス 7号館 特別会議室

東京都千代田区紀尾井町7-1

JR中央線、営団地下鉄丸の内線・南北線「四ツ谷」駅下車、徒歩3分

プログラム

13:00	開会の挨拶	
13:05	1. 光ディスク基板厚ずれ球面収差のリアルタイム検出と自動補正	島野 健 氏(日立製作所)
13:45	2. 液晶可変焦点レンズの結像光学系への応用	村田明子 氏(オリンパス光学工業)
14:25	3. SIDMによる超小型光学ズームユニット	大澤 聡 氏(ミノルタ)
15:05	休憩	
15:25	4. バイナリオプティクスと液晶空間光変調器を用いた顔画像認識システム	小館香椎子 氏、渡辺恵理子 氏(日本女子大)
16:05	5. 補償光学系を用いた網膜像撮影	山内泰樹 氏(富士ゼロックス)
16:45	6. 天文学における補償光学技術	家 正則 氏(国立天文台)
17:25	閉会の挨拶	
17:30	懇親会	

【主催】日本光学会(応用物理学会)光設計研究グループ(代表:伊藤良延(ニコン))

【参加費】光設計研究グループ会員 3000円、光設計研究グループ学生会員 無料

一般 9000円、学生一般 2000円。当日、受付にてお支払い下さい。

【定員】150名(定員になり次第締め切ります。定員オーバー後の申込みはその旨ご連絡致します。)

【参加申込】下記申込書の内容をE-mailまたはFAXまたは郵送にて下記申込先にお送り下さい。

【申込先】NTT フォトニクス研究所 複合光デバイス研究部 大庭直樹

〒243-0198 厚木市森の里若宮3-1

TEL: 046-240-3601、FAX: 046-240-4523、E-mail: ooba@aecl.ntt.co.jp

【問い合わせ先】(株)トプコン 研究所 永野繁憲

〒174-8580 東京都板橋区蓮沼町75-1

TEL: 03-3558-2563、FAX: 03-3966-5054、E-mail: s.nagano@topcon.co.jp

【ホームページ】<http://www.opticsdesign.gr.jp/>

NTT フォトニクス研究所 複合光デバイス研究部 大庭直樹 行

光設計研究グループ 第26回研究会 申込書

氏名(フリガナ)	
所属	
住所	
TEL、FAX	
E-mail	
参加区分(印)	1. 光設計研究グループ会員、2. 学生会員、3. 一般、4. 学生一般
懇親会(印)	1. 参加、 2. 不参加 (懇親会は参加無料です)